HITACHI
Inspire the Next

自動化測定システム

日立紫外可視赤外分光光度計 UH4150

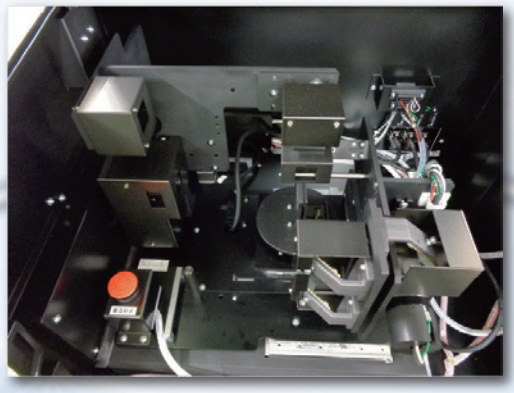
UH4150 for Automatic Measurement System

Science for a better tomorrow

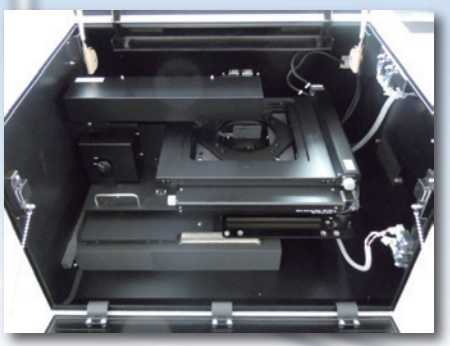
さまざまなニーズに対応する自動化測定システムシリーズがここに誕生しました。UH4150独自の平行光束により、より正確にサンプルの測定が可能です。

The automatic measurement system series corresponding to various needs was born here. Collimated light beam allows accurate measurement of samples.

- **自動角度可変測定システム**
  ～ Automatic Variable Angle Absolute Reflectance Measurement System ～
- **自動XYステージ付5°反射/透過測定システム**
  ～ 5 Degrees Reflectance / Transmittance Measurement System with automatic XY Stage ～
- **自動偏光測定システム**
  ～ Automatic Polarization Measurement System ～

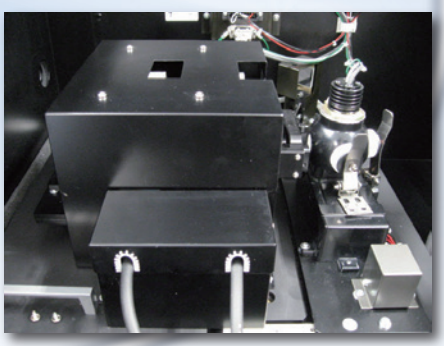


自動角度可変測定システム
Automatic Variable Angle Absolute Reflectance Measurement System



自動XYステージ付5°反射/透過測定システム
5 Degrees Reflectance / Transmittance Measurement System with Automatic XY Stage

UH4150



自動偏光測定システム
Automatic Polarization Measurement System

※ 装置・付属装置の外観等は予告なく変更される場合があります。